



Mehr Präzision.

optoCONTROL 2700 // High-Performance Mikrometer



Modell	ODC2700-40 Ethernet	
Messbereich	40 mm	
Mindestgröße Messobjekt	0,3 mm	
Abstand Lichtquelle - Empfänger	300 mm	
Messabstand Messobjekt - Empfänger	150 (±10) mm	
Abtastrate ^[1]	15,0 kHz	
Messrate ^[2]	5,0 kHz	
Belichtungszeit ^[3]	8,5 µs	
Auflösung ^[4]	10 nm	
Linearität ^[5] ^[6]	≤ 1 µm	
Reproduzierbarkeit ^[5]	≤ 0,1 µm	
Lichtquelle	LED türkis 508 nm (blaugrün)	
Laserklasse	kein Laser, LED nach DIN EN 62471 Risikogruppe 0	
Zulässiges Fremdlicht	30.000 lx indirekte; 5000 lx direkte Einstrahlung	
Versorgungsspannung	11 ... 30 VDC	
Maximale Stromaufnahme	≤ 1 A	
Signaleingang	3x Eingänge wahlweise für Encoder, Nullpunkt, Reset, Trigger; Light on/off (per Menü abschaltbar)	
Digitale Schnittstelle ^[7]	Ethernet, RS422 (bis 2 Mbaud) EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET	
Analogausgang	0 ... 10 VDC / 4 ... 20 mA (16 Bit, frei skalierbar innerhalb des Messbereichs)	
Schaltausgang	3 Ausgänge, wahlweise für Fehler und 2x Grenzwerte, nicht galvanisch getrennt 24V-Logik (HTL), High-Pegel hängt von Betriebsspannung ab Umschaltbar TTL Pegel	
Digitalausgang	Synchronisation	
Anschluss	Lichtquelle	integriertes Kabel 0,8 m, mit 8-pol. M8 Buchse für Versorgung
	Empfänger	8-pol. Stecker M12 für Versorgung der Lichtquelle, 12-pol. Buchse M12 für Stromversorgung u. Signale, 4-pol. Buchse M12x1 für Ethernet, 17-pol. Stecker M12 für Analogaog- Synch- Eingänge (Trigger/Encoder)
Montage	integrierte Montageschiene mit Montagebohrungen	
Temperaturbereich ^[8]	Lagerung	-20 ... +70 °C
	Betrieb	0 ... +50 °C
Schock (DIN EN 60068-2-27)	15 g / 6 ms in XY-Achse, je 100 Schocks	
Vibration (DIN EN 60068-2-6)	2 g / 20 ... 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen	
Schutzart (DIN EN 60529)	IP67	
Material	Aluminiumgehäuse	
Gewicht	Lichtquelle	ca. 500 g
	Empfänger	ca. 1400 g
	Montageschiene	ca. 1000 g
Messprogramme	Durchmesser / Spalt / Segmentmessung / Kantenmessung mit steigender oder fallender Flanke / Such- und Messrichtung / zusätzlich Erfassung der Kantenpositionen und Mittelachsen	
Presets	Bandkante / Drahtmessung / (Außen-) Durchmesser incl. Neigungskorrektur / Konturmessung incl. Encoderwert / Mehrsegment sowie Walzen-, Spalt, und Winkelmessung	
Bedien- und Anzeigeelemente	4x LED (Power, Status, link, Speed) Webseite: Neigungskorrektur, Verschmutzungsanzeige, 6 applikationsspezifische Presets, frei wählbare Mittelungen, Datenreduktion, 8 editierbare Benutzerprogramme, Messwert-Zeitdiagramme, Messwertanzeige in mm / inch, Videosignal, Einrichtungsmodus mit Messlinie und Messobjekt; Menüsprache Deutsch, Englisch	
Besondere Merkmale	Inklusive Software "sensorTOOL" zur Datenaufnahme und -verarbeitung, Programmierdatenbank "MedaQLib"	

^[1] Anzahl der durchgeführten Messungen je Sekunde

^[2] Anzahl der Messwerte, die an der Schnittstelle des Sensors ausgegeben werden

^[3] Mit eingeschalteter Videomittelung = 3 x 8,5 µs Belichtungen pro Messung

^[4] An der digitalen Schnittstelle

^[5] 95%-Konfidenzintervall für Durchmesser-Messung bei einer Mittelung von 1024 über einen Zeitraum von 5 Minuten in einer temperaturstabilisierten Umgebung

^[6] Gemessen mit 2 mm Prüfstift In Arbeitsabstand 150 mm in Messfeld 1 (Z= ±2,5 mm), in Messfeld 2 (Z= ±10 mm) Linearität ≤ 3 µm - 95%-Konfidenzintervall

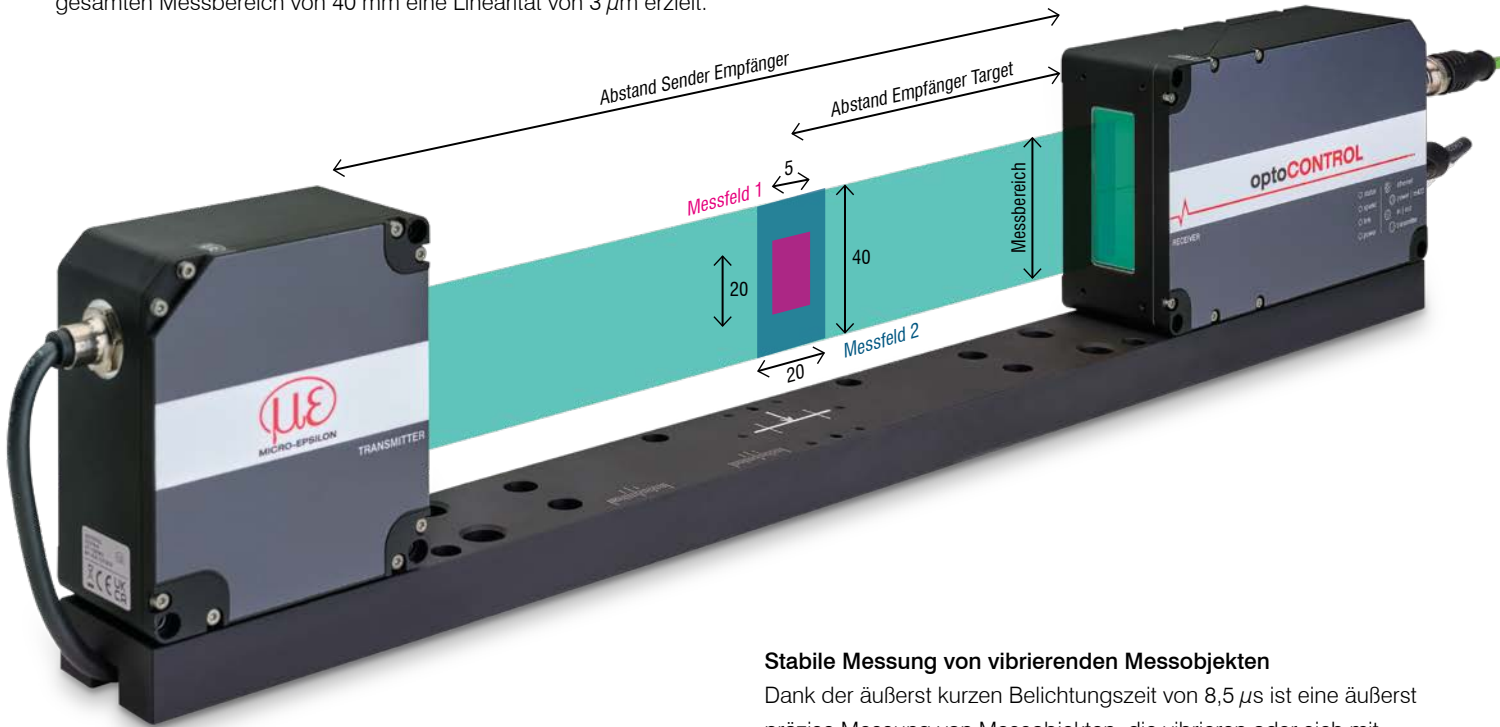
^[7] EtherCAT, PROFINET und EtherNet/IP: Anbindung entweder über Schnittstellenmodul (siehe Zubehör) oder als Sensoroption

^[8] Relative Luftfeuchte 5...95 % (nicht kondensierend)

High-Performance-Mikrometer für höchste Anforderungen optoCONTROL 2700

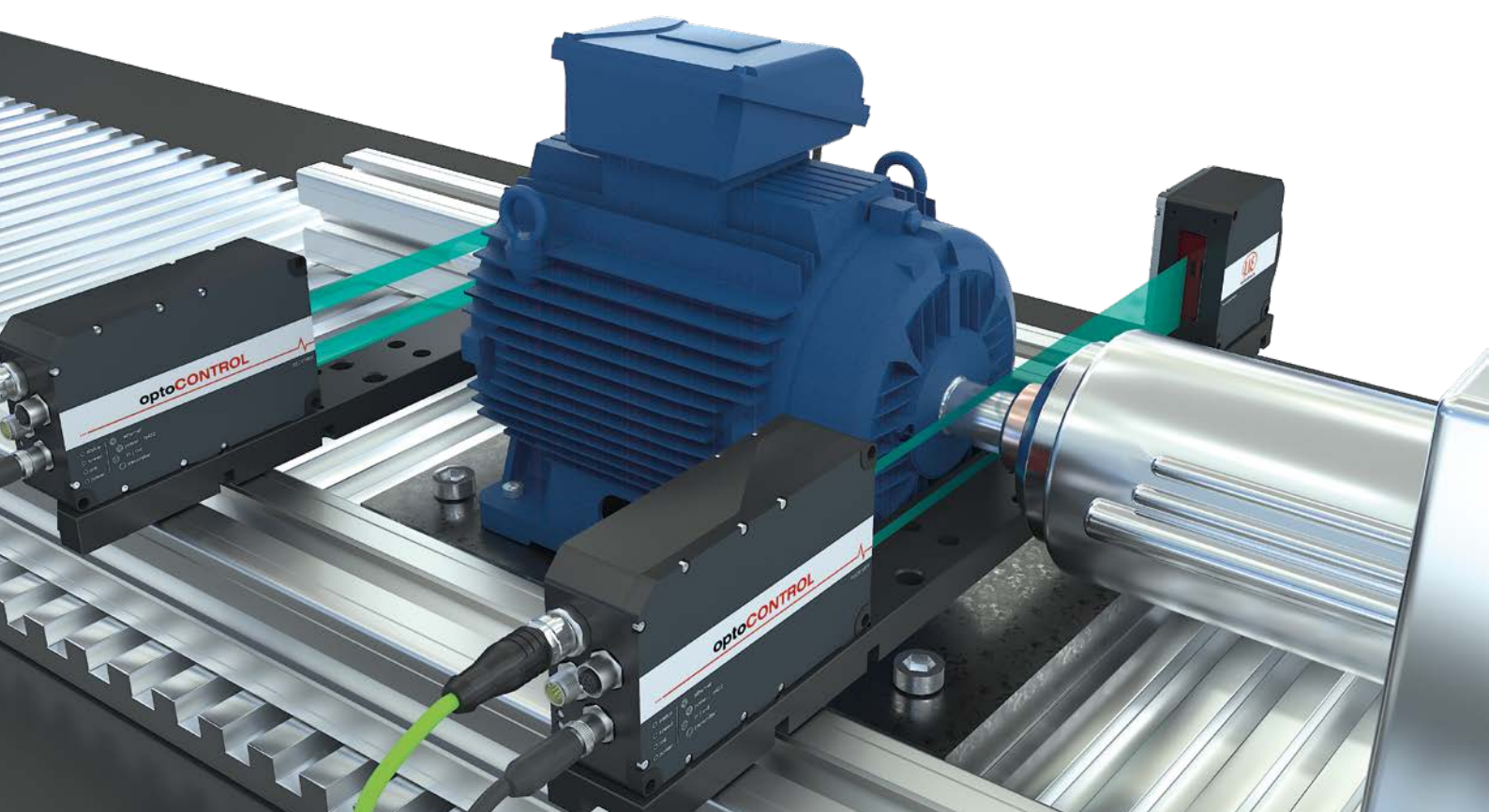
Höchste Linearität in zwei Messfeldern

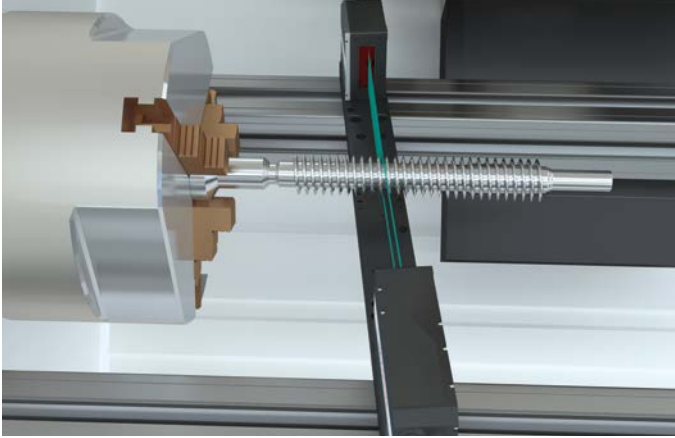
Das optoCONTROL 2700 verfügt über zwei Messfelder. Das Mikrometer erreicht seine maximale Präzision in der Mitte des Messbereiches. Im Messfeld 1 erzielt das präzise Mikrometer in der Messbereichsmitte eine ausgezeichnete Linearität von $1 \mu\text{m}$. Im Messfeld 2 wird über den gesamten Messbereich von 40 mm eine Linearität von $3 \mu\text{m}$ erzielt.



Stabile Messung von vibrierenden Messobjekten

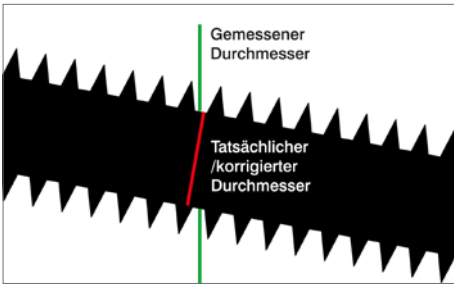
Dank der äußerst kurzen Belichtungszeit von $8,5 \mu\text{s}$ ist eine äußerst präzise Messung von Messobjekten, die vibrieren oder sich mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Lichtvorhang bewegen, problemlos möglich.



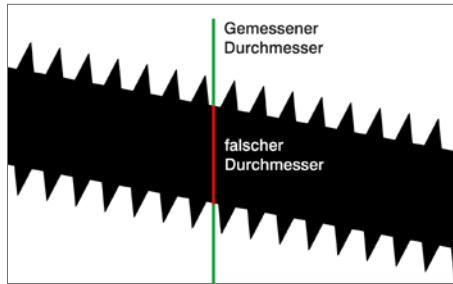


Aktive Neigungskorrektur des Messobjektes in Echtzeit

Die Bildmatrix des Empfängers erfasst über die Primärzeile und Sekundärzeile die exakte Ausrichtung und damit den Winkel des Objektes im Lichtstrahl. Der interne Controller passt den Messwert automatisch an die Neigung des Messobjektes an. Dadurch wird der exakte Messwert ausgegeben und es treten keine Messwertfehler auf. Die Neigungskorrektur gilt über die gesamte Messrate von 5 kHz und kann bei den Messprogrammen für Außendurchmesser, Bahnkante sowie Konturmessung verwendet werden. In diesem Fall wird bei der Durchführung der Messung die Neigung des Objektes korrigiert. Das detektierte Bild kann über das Webinterface ausgegeben und überprüft werden. Somit wird die Neigungskorrektur sofort für Betrachter einfach erkennbar.



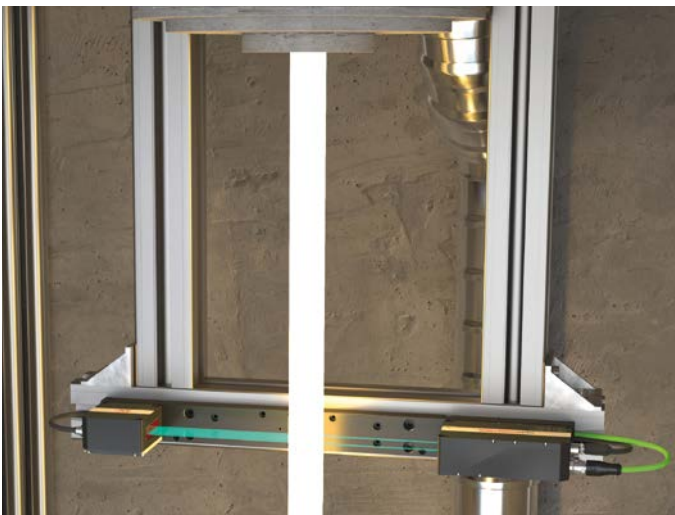
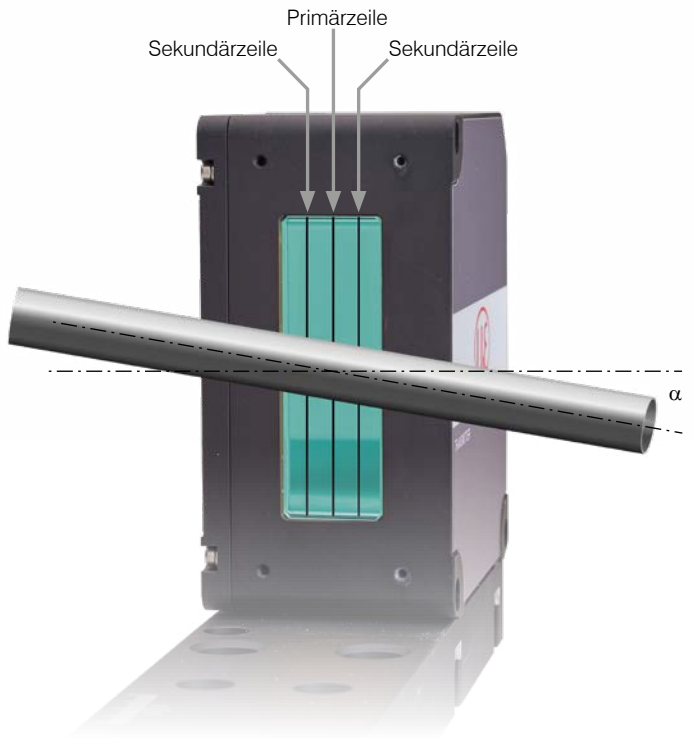
✓ Mit Neigungskorrektur



✗ Ohne Neigungskorrektur

Zuverlässige Winkelmessung des Messobjekts zur XY-Ebene

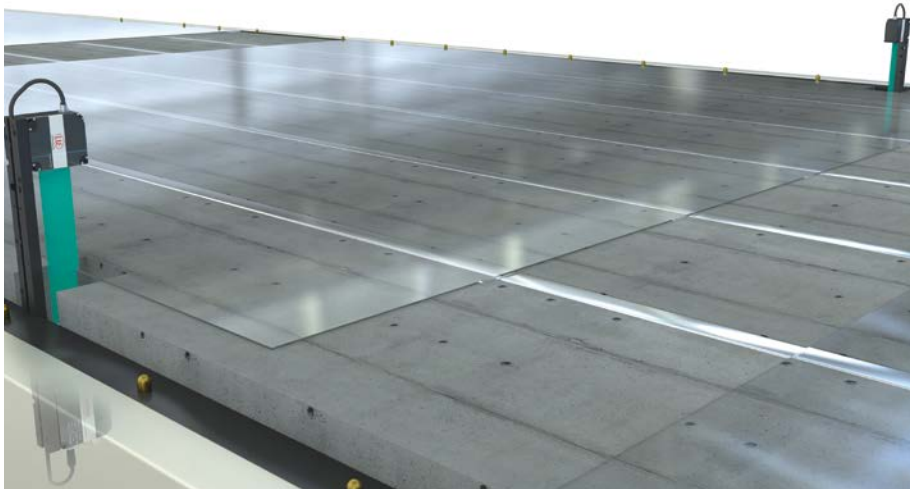
Im Lichtstrahl liegende Objekte, die nicht exakt im 90° Winkel zum Lichtstrahl angeordnet sind, können mit dem optoCONTROL 2700 zuverlässig vermessen werden. Darüber hinaus wird der Winkel über die Bildmatrix des Mikrometers exakt bestimmt und über den integrierten Controller ausgegeben. Dadurch können Winkel von bis zu 45° gemessen werden.



Türkise LED statt Laser

Das optoCONTROL 2700 nutzt eine türkise LED mit einer Wellenlänge von 508 nm. Durch die LED weist das Mikrometer eine erhöhte Sicherheit auf, da keine Laserschutzklasse und damit verbundene Lasersicherheitsmaßnahmen benötigt werden. Durch die Nutzung der türkisen LED Lichtquelle ergeben sich Vorteile: Die Wellenlänge von 508 nm erlaubt die problemlose Messung von roten, rot leuchtenden und rotglühenden Objekten. Zudem ist die Messung transparenter und organischer Oberflächen und Messobjekte möglich, da das kurzwellige LED Licht nicht in das Messobjekt eindringt und so eine deutlich bessere Stabilität des Messsignals erreicht wird.

Applikationen optoCONTROL 2700



Bahnkantensteuerung von Glasscheiben

Die exakte Positionierung von Glasscheiben im Herstellungsprozess beim Vereinzeln ist Voraussetzung für die exakte Größe der Glasscheibe. Zwei optoCONTROL 2700 Mikrometer messen an beiden Seiten der Glasscheibe die exakte Position und geben das Signal an die Produktionssteuerung weiter. Die Steuerung korrigiert aufgrund des Positionssignals die exakte Ausrichtung der Glasscheibe.

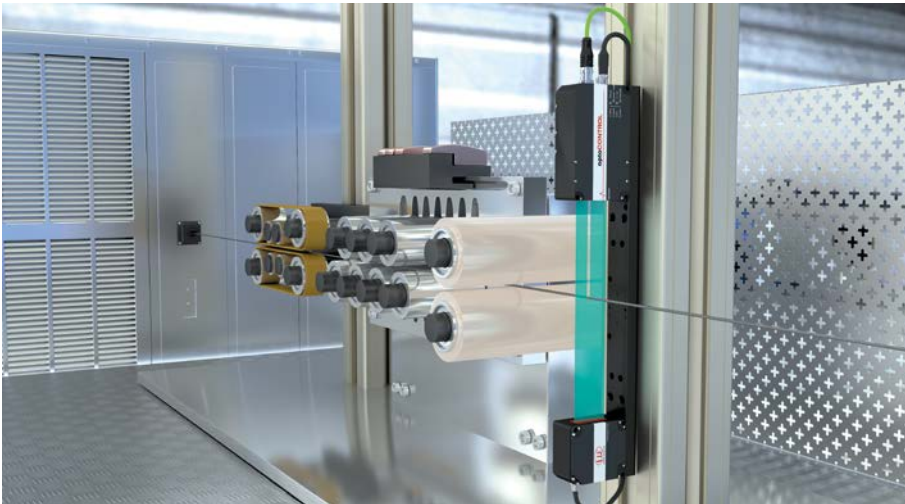
Durchmessermessung von extrudierten Erzeugnissen

Heißes extrudiertes Material wird mit dem optoCONTROL 2700 direkt nach dem Extruder auf deren exakte Dicke überprüft. Dies ermöglicht eine kontinuierliche 100%-Qualitätsprüfung von Endlosprofilen und Schläuchen mit einem Durchmesser von bis zu 40 mm.



Inline Konturmessung von Drehteilen

Die optische und kontaktlose Konturvermessung von Gewinden, Hinterschnitten oder Konen an gedrehten Wellen ermöglicht die exakte Vermessung ohne Kratzer oder Beschädigungen zu erzeugen. Die Vermessung von Drehteilen erfolgt unter anderem direkt in der Maschine nach dem Drehen oder Fräsen. Damit lässt sich eine Analyse der Form und Dimension von Werkstücken aller Art durchführen.

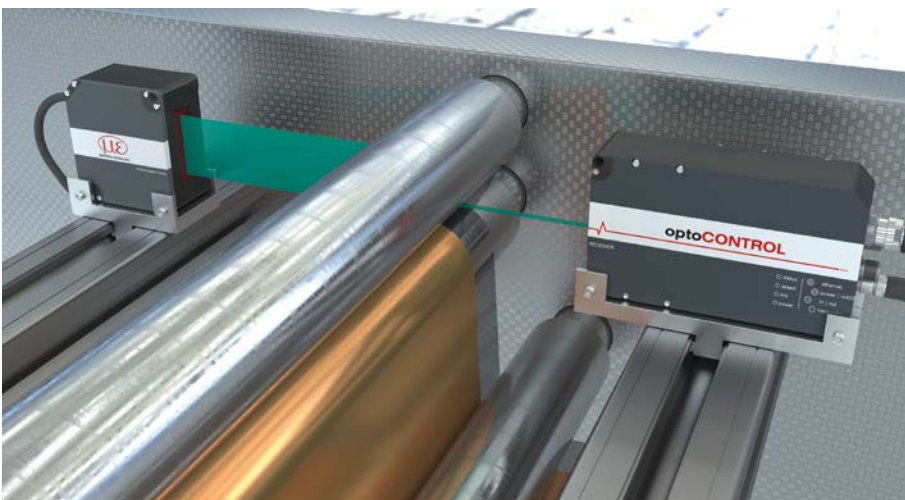


Drahtmessung beim Drahtziehen

Drahtziehen ist ein Gleitziehen, bei dem ein Draht größerer Abmessung durch einen Ziehring kleinerer Abmessung gezogen wird. Dabei erhält der Draht die Form und die Querschnittsmaße des Ziehringes. Das optoCONTROL 2700 prüft direkt nach dem Ziehstein den Durchmesser des gezogenen Drahtes. Die Vibration und die schnelle Geschwindigkeit des Drahtes stellen dank der hohen Belichtungszeit von $8,5 \mu\text{s}$ keine Probleme dar.

Mehrsegmentmessung an Edelstahlbändern

Beim kontinuierlichen Längsteilen von dünnen kaltgewalzten Aluminium- und Edelstahlbändern mit Banddicken von 0,1 und 0,5 mm in der Bandprozesslinie wird direkt nach der Schneidwalze mit dem optoCONTROL 2700 die Breittoleranz der einzelnen Edelstahlbänder geprüft. Damit wird eine 100%-Qualitätsprüfung in der Produktionslinie ermöglicht.

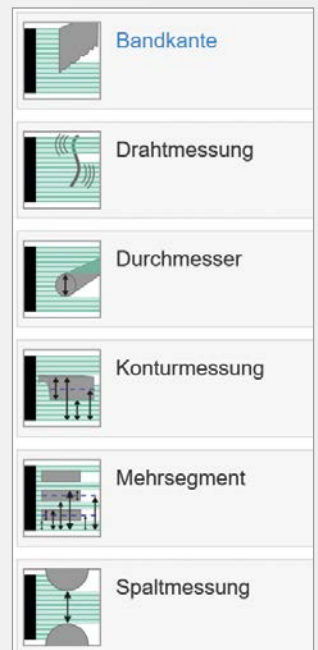


Spaltmessung an Kalandervalzen

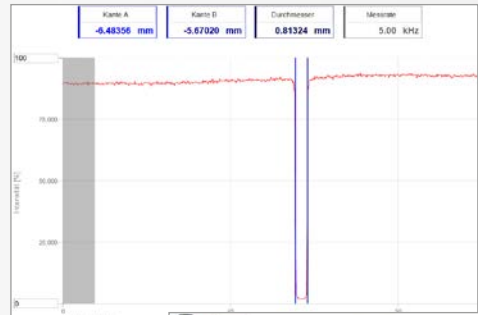
Bei der Herstellung von Band- und Plattenware in Kalandernanlagen stellt die Messung des Walzenspaltes eine wichtige Komponente zur Regelung und Überwachung der Produktion dar. Das optische Mikrometer optoCONTROL 2700 kann den Walzenspalt während des Walzprozesses zur Abstandssteuerung präzise messen. Das Walzenpaar befindet sich zwischen Sender und Empfänger. Dank der automatischen Neigungskorrektur und Winkelmessung wird die Lage der Walzen zueinander mit nur einem Mikrometer gemessen. Damit trägt das Mikrometer bei zahlreichen Walzprozessen zu hoher Materialgenauigkeit bei und vermeidet Materialausschuss.

Einfache Bedienung über Webinterface optoCONTROL 2700

Die gesamte Konfiguration des optoCONTROL 2700 wird ohne zusätzliche Software über ein einfach zu bedienendes Webinterface durchgeführt. Das Webinterface wird über eine Ethernet-Verbindung aufgerufen und ermöglicht die schnelle und einfache Einstellung von z.B. Mittelung, Messrate oder Presets und bietet umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten für jede Messaufgabe.



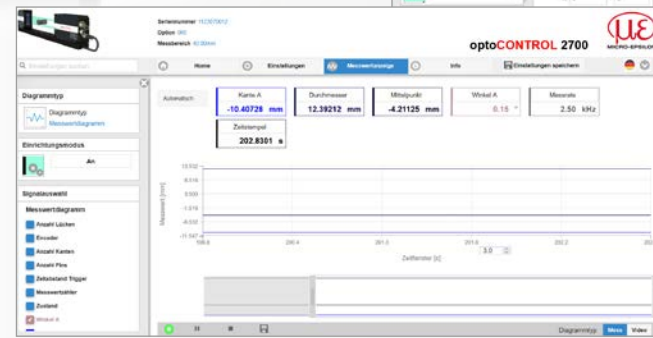
Presets für einfache Bedienung



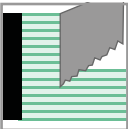

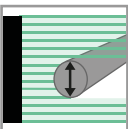
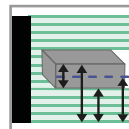
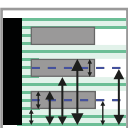
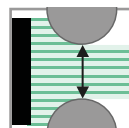
Anzeige Videosignal



Vielfältige Parametrierungsmöglichkeiten

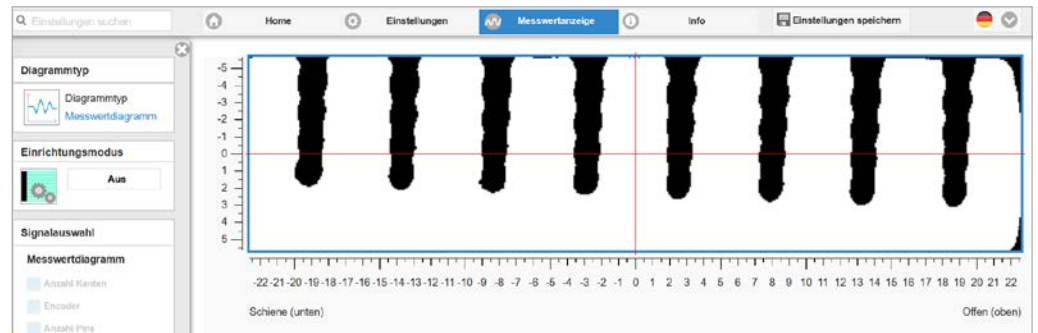


Messwertanzeige

<p>Bandkante</p> 	<p>Zur Steuerung und Vermessung von Bandkanten, wie z.B. Papier, Glas, Blech oder Folien. Die Signalqualität wird einfach an das Material angepasst.</p>	<p>Drahtmessung</p> 	<p>Zur Messung eines dünnen, schnell durchlaufenden Objektes (z.B. Draht). Die Messung liefert zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Messwert und ist somit unempfindlich gegenüber Vibrationen</p>
<p>Durchmesser</p> 	<p>Zur Messung des Durchmessers zylindrischer Objekte (z.B. Passstifte, Bolzen, Stangenmaterial, Rohre, Hydraulikleitungen). Die Verkippung des Objektes zur Messebene wird durch die aktive Neigungskorrektur in Echtzeit kompensiert.</p>	<p>Konturmessung</p> 	<p>Zur Messung von Bauteilkonturen an einem Stufendrehteil. Erfasst werden Unterkante, Oberkante, Mittelachse, Durchmesser und der Encoderwert</p>
<p>Mehrsegment</p> 	<p>Zur gleichzeitigen Messung mehrerer Objekte im Strahlengang (z.B. Bänder oder Drähte) oder zur gezielten Erfassung vom Benutzer ausgewählte Segmente. Die individuelle Definition nutzer- und anwendungsspezifische Segmente ist möglich.</p>	<p>Spaltmessung</p> 	<p>Zur Messung des Spaltes zwischen zwei Objekten. Ausgegeben werden die Breite des Spaltes und die Winkelabweichung der Spaltkante. Anwendung in Walzensystemen wie z.B. Kalenderwalzen.</p>

Einrichtmodus / Schwarz-Weiß-Bild zur einfachen Ausrichtung auf das Messobjekt mit Hilfe der Skalierung

Die exakte Positionierung des Messobjektes im Lichtstrahl erfolgt dank des Einrichtmodus schnell und unkompliziert. Über das integrierte Schwarz-Weiß-Bild kann über die XY-Ebene das Messobjekt eingerichtet werden. Damit erspart sich der Benutzer Zeit und Aufwand beim Einrichten und Justieren der exakten Position. Die Messbereichsmitte ist in beiden Achsen über eine rote Linie dargestellt.



Verschmutzungserkennung

Durch die integrierte Echtzeit-Datenanalyse können Verschmutzungen der Optik und dadurch Verfälschungen des Messergebnisses frühzeitig erkannt und entsprechend kompensiert werden. So werden Ausfälle oder Störungen des Mikrometers verhindert.

Das optoCONTROL 2700 gibt die Information über den Grad der Verschmutzung auf Anfrage wie z.B. beim Wartungsintervall über die integrierten Schnittstellen aus. Die intelligente Auswertung erkennt selbst kleinste Verschmutzungen, sowohl auf den Glasscheiben als auch im Messfeld. Dabei werden beispielsweise Staubpartikel oder Ölspritzer, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, zuverlässig erkannt. Drei Ausprägungen der Verschmutzung können ausgegeben werden:

- Sauber: Im gesamten Messbereich wurden keine Verschmutzung erkannt
- Eingeschränkt: Die erkannte Verschmutzung befindet sich im ignorierten Bereich
- Verschmutzt: Es wurde eine Verschmutzung im relevanten Bereich erkannt



Integrierter Controller mit integriertem Industrial Ethernet in einem Gehäuse

Sender und Empfänger des optoCONTROL 2700 sind in einem kompakten IP67 zertifiziertem Gehäuse untergebracht. Da kein externes Steuergerät erforderlich ist, wird Platz im Schaltschrank eingespart und der Aufwand bei der Verdrahtung und Montage auf ein Minimum reduziert. Die Anbindung des Mikrometers erfolgt direkt und ohne Umwege in die Maschinen- oder Produktionsumgebung.

Das optoCONTROL 2700 ist ab Q3 2024 mit integriertem Industrial Ethernet ausgestattet. Über EtherCAT, EtherNet/IP und PROFINET kann das Mikrometer direkt in Industrial Ethernet Systeme eingebunden werden, ohne dass dafür ein zusätzliches Schnittstellenmodul nötig ist. Die Signalwandlung erfolgt ohne zusätzliche Schnittstellenmodule direkt im integriertem Controller.

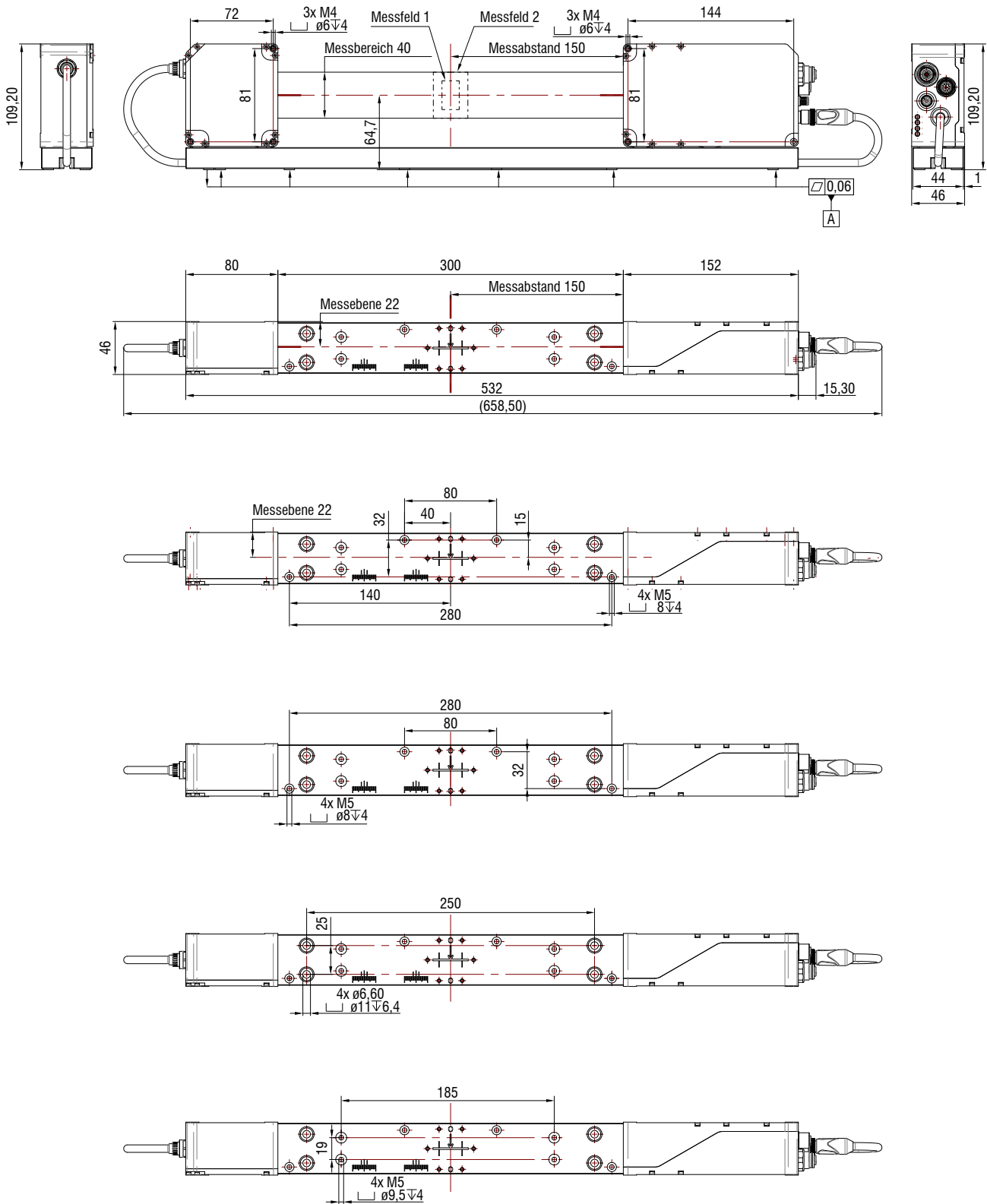
**PROFI[®]
NET**

EtherCAT[®]

EtherNet/IP[®]

Technische Zeichnungen optoCONTROL 2700

Maßzeichnung optoCONTROL ODC2700

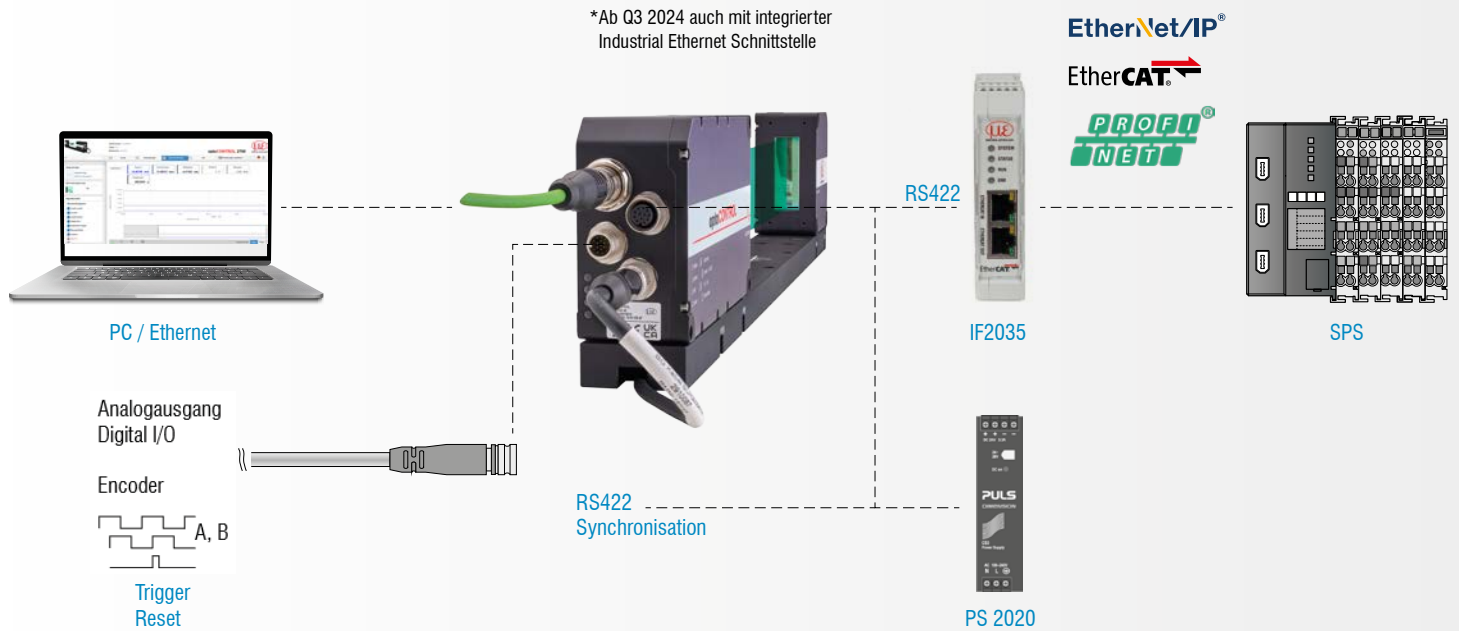


(Alle Maße in mm, nicht maßstabgetreu)

Systemaufbau & Zubehör

optoCONTROL C2700

Systemaufbau



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
29011460	SCD2700-5 M12 Digital-Ausgangskabel EtherCAT, 5 m lang
29011457	SCD2700-5 Digital-Ausgangskabel, 5 m lang
29011456	SCD2700-3 Digital-Ausgangskabel, 3 m lang
29011459	SCD2700-20 Digital-Ausgangskabel, 20 m lang
29011458	SCD2700-10 Digital-Ausgangskabel, 10 m lang
29011449	SCA2700-5 Ausgangskabel, 5 m lang
29011448	SCA2700-3 Ausgangskabel, 3 m lang
29011451	SCA2700-20 Ausgangskabel, 20 m lang
29011450	SCA2700-10 Ausgangskabel, 10 m lang
29011453	PC/SC2700-5 Versorgungs-, Schnittstellen- und Signalkabel, 5 m lang
29011452	PC/SC2700-3 Versorgungs-, Schnittstellen- und Signalkabel, 3 m lang
29011455	PC/SC2700-20 Versorgungs-, Schnittstellen- und Signalkabel, 20 m lang
29011454	PC/SC2700-10 Versorgungs-, Schnittstellen- und Signalkabel, 10 m lang
2211039	IF2035-PROFINET Schnittstellenmodul für ProfiNet mit Hutschienengehäuse
2211036	IF2035-EtherCAT Schnittstellenmodul für EtherCAT mit Hutschienengehäuse
2211038	IF2035-EtherNet/IP Schnittstellenmodul für EtherNet/IP mit Hutschienengehäuse

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung



Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



3D Messtechnik zur dimensionellen Prüfung und Oberflächeninspektion